Optical glass element moulding device - allowing continuous mfr. of optical element of constant thickness, even if length of main shaft changes due to thermal expansion

Patent Assignee: OLYMPUS OPTICAL CO LTD

Inventors: YONAMINE K

# Patent Family (1 patent, 1 country)

Patent Number	Kind	Date	Aŗ	oplication Number	Kind	Date	Update	Type
JP 8165126	A	19960625	JP	1994304081	A	19941207	199635	В

Priority Application Number (Number Kind Date): JP 1994304081 A 19941207

## **Patent Details**

Patent Number	Kind	Language	Pages	Drawings	Filing Notes
JP 8165126	A	JA	5	3	

# Alerting Abstract: JP A

The optical glass element-moulding device includes a mould made up of opposing upper and lower mould units, a main shaft for supporting and vertically moving the lower mould unit, a stopper arranged at the lower end of the main shaft for restraining the raised location of the main shaft, a detector for detecting the location of the lower mould, and a controller. The restraining location of the stopper is adjustable, and the controller controls the restraining location of the stopper based on a signal from the detector.

ADVANTAGE - Even if the length of the main shaft changes due to thermal expansion, an optical element having constant thickness can be moulded by automatically adjusting the location of the stopper.

International Classification (Main): C03B-011/16

## Original Publication Data by Authority

#### Japan

Publication Number: JP 8165126 A (Update 199635 B)

Publication Date: 19960625

\*\*MOLDING DEVICE FOR GLASS OPTICAL ELEMENT\*\*

Assignee: OLYMPUS OPTICAL CO LTD (OLYU)

Inventor: YONAMINE KAZUHIKO Language: JA (5 pages, 3 drawings)

Application: JP 1994304081 A 19941207 (Local application) Original IPC: C03B-11/16(A) Current IPC: C03B-11/16(A)

Derwent World Patents Index © 2007 Derwent Information Ltd. All rights reserved. Dialog® File Number 351 Accession Number 7726774

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平8-165126

(43)公開日 平成8年(1996)6月25日

(51) Int.Cl.6

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

C 0 3 B 11/16

審査請求 未請求 請求項の数1 〇L (全 5 頁)

(21)出願番号

特願平6-304081

(71)出願人 000000376

オリンパス光学工業株式会社

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号

(22)出願日 平成6年(1994)12月7日

(72)発明者 与那嶺 和彦

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オリ

ンパス光学工業株式会社内

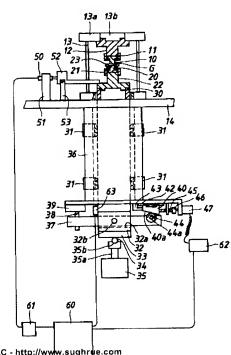
(74)代理人 弁理士 奈良 武

### (54) 【発明の名称】 ガラス光学素子の成形装置

## (57) 【要約】

【目的】 熱膨張によって主軸の長さが変化しても、ス トッパの位置を自動的に調整してこれを補償し、常に一 定厚さの光学素子を成形することができるガラス光学素 子の成形装置を提供することを目的とする。

【構成】 対向配置された上型10および下型20から なる成形型と、前記下型20を支持し上下に昇降自在な 主軸30と、同主軸30下端に設置され同主軸30の上 昇位置を規制するストッパ40とを備えたガラス光学素 子の成形装置において、前記ストッパ40の規制位置が 調整自在に構成されており、前記下型20の位置を検出 する検出手段50と、同検出手段50の信号に応じて前 記ストッパ40の規制位置を調整する制御手段60とが 備えられている。



Patent provided by Sughrue Mion, PLLC - http://www.sughrue.com

1

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 対向配置された上型および下型からなる 成形型と、前記下型を支持し上下に昇降自在な主軸と、 同主軸下端に設置され同主軸の上昇位置を規制するスト ッパとを備えたガラス光学素子の成形装置において、前 記ストッパの規制位置が調整自在に構成されており、前 記下型の位置を検出する検出手段と、同検出手段の信号 に応じて前記ストッパの規制位置を調整する制御手段と が備えられていることを特徴とするガラス光学素子の成 形装置。

### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、加熱軟化したガラス素 材を上下成形型で押圧成形するガラス光学素子の成形装 置に関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来この種の成形装置としては、例えば 特開平4-331728号公報に開示された装置が知ら れている。これは図3の如く対向配置された上下成形型 1,2と、下型2を支持し上下に昇降自在な主軸3と、 主軸3下部に設置され同主軸3の動作を規制するストッ パ4とを備えたものである。この装置では加熱軟化した 光学素材を上下成形型1,2間に挿入し、主軸3を上昇 させて上下成形型1,2で押圧成形して光学素子を得て いる。そしてストッパ4は主軸3の上昇位置を規制し、 上下成形型1,2の間隔を所定値Dに保つことで成形品 の中肉精度を維持するためのものである。

## [0003]

【発明が解決しようとする課題】ところが、上述の従来 の装置では、主軸3の下端部付近にストッパ4を設けて 30 下型2の上昇位置を規制していたので、成形型1,2や 光学素材の加熱にともなって主軸3の長さLが熱膨張Δ 1 すると上下成形型の間隔が△1だけ小さくなってしま い、成形品の肉厚が変化してしまうという問題点があっ

【0004】このような主軸の熱膨張は成形開始から装 置全体が熱的に安定するまで相当時間にわたって継続す るので、ストッパの設定を変更することで対応するのは 難しい。すなわち成形開始直後に適正な肉厚の成形品が 得られるようにストッパを設定すると、時間経過にとも なって薄肉の不良品ばかりになってしまう。逆に熱的に 安定な状態を基準にストッパを設定すると、成形開始後 の相当多数が厚肉の不良成形品になってしまう。

【0005】本発明は上記問題点に鑑みてなされたもの で、熱膨張によって主軸の長さが変化しても、ストッパ の位置を自動的に調整してこれを補償し、常に一定厚さ の光学素子を成形することができるガラス光学素子の成 形装置を提供することを目的とする。

#### [0006]

の上昇位置を規制するストッパとを備えたガラス光学素 子の成形装置において、前記ストッパの規制位置が調整 自在に構成されており、前記下型の位置を検出する検出 手段と、同検出手段の信号に応じて前記ストッパの規制 位置を調整する制御手段とが備えられていることを特徴 としている。 [0007]

に本発明のガラス光学素子の成形装置は、対向配置され

た上型および下型からなる成形型と、前記下型を支持し

上下に昇降自在な主軸と、同主軸下端に設置され同主軸

#### 10

【作用】上記構成からなる本発明のガラス光学素子の成 形装置では、主軸が熱膨張して長くなると成形時におけ る下型の位置は上方に変位するが、この変化はただちに 検出手段で検出される。そしてこれを受けた制御手段は ストッパの規制位置を前記変化量だけ下方に移動させ る。したがって主軸の長さが変化しても成形時における 下型の位置はつねに一定となる。

#### [0008]

【実施例】以下、添付図面を参照して本発明に係るガラ ス光学素子の成形装置の実施例を説明する。なお、図面 の説明において同一の要素には同一符号を付し、重複す る説明を省略する。

【0009】 (実施例1) まず、本発明の実施例1を説 明する。図1はガラス光学素子の成形装置を示す正面図 である。

【0010】図において、10はガラス素材Gの上面を 所定の光学面に成形する上型であって、取付リング11 によって支持体12の下面に固定されている。支持体1 2はハウジング13の上面に設けられた上ベース13a の孔13 bに嵌合固定されている。なお13 c はハウジ ング13の下面に設けられた下ベース、14は成形装置 の架台である。

【0011】20は前記上型10と対向配置されガラス 素材Gの下面を成形する下型であって、取付リング21 によって支持体22の上面に固定されている。なお23 は上型10と下型20とで押圧成形する際にガラス素材 Gの外周を規制する胴型である。

【0012】30は前記支持体22を下方より支持する 主軸であって、円筒状の部材からできており、軸受31 によって側面を案内され上下に昇降自在になっている。 また主軸30の下端には主軸受け32を介してロードセ ル33が取付けられておりプレス力をモニタする。そし てロードセル33の下方にはボール34を介して加圧装 置35が設けられている。加圧装置35は例えば空気圧 によりロッド35aを昇降させるもので、ロッド35a の先端部にはポール34を支持する凹面35bが形成さ れている。なお36は支柱30の周囲を取り囲む円筒形 状のハウジングである。

【0013】主軸受け32の内部には左右方向に溝32 【課題を解決するための手段】上記目的を達成するためrue Mion,多位延報語加速的rue com 32a内には腕37が貫設

され、主軸受け32に軸支32bされている。腕37の 左端には上面への突出量を調整自在な突子38がねじ込 まれており、当て板39に当接している。

【0014】40は台板41の下面に案内部材42,4 3によって左右に摺動自在に案内されたストッパであっ て、ストッパ40の下面は右下がりの斜面40aに形成 され、この斜面40aは前記腕37に枢支44aされた ローラ44に当接している。またストッパ40の右側面 にはボールネジ45がねじ込まれ、カップリング46を 介してステッピングモータ47へ連結されている。した 10 21の変位を検出するようにした点において前記実施例 がってステッピングモータ47を回転させるとストッパ 40は左右に移動して、斜面40aによる規制位置が上 下に変化する。

【0015】50は架台14の上面に取付具51により 固定されたマイクロメータやレーザ変位計などの検出手 段であって、L字部材52の左側面の変位を測定するこ とによって、 L字部材の右端部に接触する支持体22の 位置を検出し、もって下型20の位置を検出するもので ある。 L字部材 5 2 を介することとしたのは検出手段 5 0 に熱が伝わるのを防止するためである。なお53はL 20 字部材52を傾動自在に支持する取付具である。

【0016】60は前記検出手段50の信号に応じて前 記ステッピングモータ47を駆動する制御手段であっ て、検出手段50とインターフェースを取るためのセン サアンプ61、およびステッピングモータを駆動するド ライバ62が付設されている。制御手段60にはまた主 軸30の下部側面に取付けられたセンサ63も接続され ている。センサ63は主軸30が上昇/停止/下降のい ずれの動作状況にあるかを検知するものである。

【0017】次に、上記構成からなる本実施例のガラス 30 光学素子の成形装置の動作を説明する。

【0018】まずガラス素材Gを胴型23に載置して上 型10下型20間にセットする。このとき予めガラス素 材Gと胴型23とは加熱炉(図示せず)でガラス軟化点 以上の温度に加熱しておく。また上型10と下型20は ガラス転移点温度付近に加熱しておく。

【0019】次に加圧装置35を駆動して主軸30を上 昇させ、ガラス素材Gをプレス成形する。このとき主軸 30が所定の髙さまで上昇すると、突子38が当て板3 9に、ローラ44が斜面40aに、それぞれ当接して主 40 軸30の上昇が規制され、プレス成形が行われる。なお 突子38とローラ44は軸32aを中心に腕37の左右 対称に設けられているので主軸30にモーメントは生じ ない。

【0020】主軸30の上昇が停止したことがセンサ6 3にて検知されると、制御手段60は検出手段50から の情報を読み込み、下型20の上昇位置を所定の設定値

【0021】比較の結果、所定値からズレていることが

63にて主軸30の下降完了が検出されるのを待ってス テッピングモータ47を駆動してストッパ40の位置を

【0022】以上の工程を繰り返すことにより、主軸3 0の長さが変化しても成形時における下型20の位置は つねに一定に保たれる。

【0023】 (実施例2) 次に、本発明の別例を図2に ついて説明すると、この実施例の検出手段50は上ベー ス13aに取付けられ、棒部材54を介して取付リング の検出手段50とは異なっている。

【0024】検出手段50は下型20の位置を検出する が、実質的には上型10と下型20との間隔つまり成形 品の肉厚を得ることを目的としている。したがって本実 施例では上型10の取付けられた上ベース13aを検出 手段50の取付面とした。また検出部位も下型20によ り近い取付リング21とした。これによりハウジング1 3の熱膨張による誤差を排除することができる。

[0025]

【発明の効果】以上説明したように本発明のガラス光学 素子の成形装置によれば、熱膨張によって主軸の長さが 変化しても、ストッパの位置を自動的に調整してこれを 補償するようにしたので、常に一定厚さの光学素子を成 形することができる

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例1によるガラス光学素子の成形 装置を示す正面図である。

【図2】本発明の実施例2によるガラス光学素子の成形 装置を示す正面図である。

【図3】本発明が適用される従来のガラス光学素子の成 形装置の問題点を説明する模式図である。

【符号の説明】

G ガラス素材

1 上型

2 下型

3 主軸

4 ストッパ

10 上型

11 取付リング

12 支持体

13 ハウジング

13a 上ペース

13b 孔

13c 下ペース

14 架台

20 下型

21 取付リング

2 2 支持体

23 胴型

検出された場合には修正を行う。制御手段6viQetrySughrue5Mion,3-Clc 主軸://www.sughrue.com

特開平8-165126

6

5

3 1 軸受

32 主軸受け 32a 溝

32b 軸

33 ロードセル

34 ボール

35 加圧装置

35a ロッド

35b 凹面

36 ハウジング

37 腕

38 突子

39 当て板

40 ストッパ

40a 斜面

41 台板

42 案内部材

(4)

43 案内部材

44 ローラ

44a 軸

45 ボールネジ

46 カップリング

47 ステッピングモータ

50 検出手段

51 取付具

10 52 L字部材

53 取付具

60 制御手段

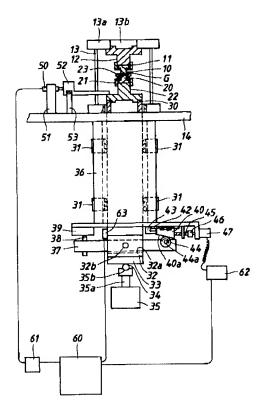
61 センサアンプ

62 ドライバ

63 センサ

【図1】





## 【図2】

